

多靶射頻濺鍍系統使用訓練課程(實作示範)錄取名單

※地點：綜合科館 121-3 室(微奈米系統實驗室)

※第一梯次：3 月 4 日下午 2：10 ～ 3：30

系所	姓名	指導教授
高分子所	陳慧修	蘇昭瑾
製科所	張俊鴻	李文興
光電所	王聖文	王耀德
材料所	馮亦偉	邱德威

※第二梯次：3 月 4 日下午 3：40 ～ 5：00

系所	姓名	指導教授
光電所	蕭志祥	洪魏寬
機電所	邱熾真	張合
製科所	翁崇文	莊賀喬
機電所	謝承志	黃榮堂

※第三梯次：3 月 4 日下午 5：10 ～ 6：30

系所	姓名	指導教授
製科所	趙崇華	魏大華
光電所	李奕攸	何文章
製科所	王帥	蘇春熺
機電所	廖光祥	蘇程裕